

IBAD法（Ion Beam Assisted Deposition）とは

■ 高性能を実現するフジクラの超電導線材製造技術

➤ IBAD法（Ion Beam Assisted Deposition）

- 中間層の製造技術
- フジクラ独自技術（1991年開発）
- 超電導特性を向上させるためには結晶方位を揃えることが重要になり、中間層の結晶方位を整列させる技術を確立することで、超電導層の結晶方位も揃えることを実現

